

2020年2月17日

東京粉体工業展委員会
委員各位

(一社)日本粉体工業技術協会
東京粉体工業展委員会
委員長 村田 博

**2019年度 第4回(通算第4回)
東京粉体工業展委員会開催のご案内**

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素は、当協会の事業につきまして格別のご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、第4回委員会を下記の通り、開催致します。表記委員会を下記の通り開催いたします。ご多用中誠に恐縮に存じますが万障お繰り合わせの上、ご参集下さいますよう御案内申し上げます。

敬具

記

- 日 時：2020年2月25日(火) 15:00～17:00
会議終了後、懇親会(17:30～19:30)がございます。会場は当日ご案内いたします。
- 場 所：種苗会館6階大会議室 (協会東京事務所階上)
連絡先：(東京事務所) TEL：03-3815-3955 担当：西岡・大久保
- 議 題：
1. 出展促進計画と出展状況報告
 2. 広報活動計画
 3. 併催行事企画
粉体工学入門セミナー、粉体機器ガイダンス、最新情報フォーラム、海外情報セミナー、粉じん爆発情報セミナー、ナノ粒子技術利用セミナー、粒子径計測等進捗状況
 4. 各企画の進捗
公的研究機関コーナー、各動画放映等進捗状況
 5. その他(南展示棟の受付案、粉体技術総覧、シカゴiPBS、他について)

以上